

キャリア科目 Career development courses

曜日 Day	時限 Period	科目コードNo. 番台 Level	科目名 Course Title	単位 Credit	担当教員 Instructor	講義室 Room No.	備考 notes
【3～4Q】							
集中講義 等 Intensive	-	LAC.A642	ALP発展研修 II (ALP Advanced Practice II)	1	岩井 洋 羽鳥 好律 Iwai Hiroshi Hatori Yoshinori	すずかけ台 J2棟中会議 室	○(3～4Q) 第1回: 11/26(土) 10:00-17:00 第2回: 12/10(土) 10:00-17:00 【対応GA】 A1D, A2D, A3D
		600					
【3Q】							
未定 To be announced	-	LAC.A635-03	ALP研修 II(海外研修)【C】 (ALP Practice II (Overseas Training)【C】)	1	羽鳥 好律 Hatori Yoshinori		【対応GA】 A2D,A3D
		600					
未定 To be announced	-	LAC.P661-03	リカレント教育発展研修1【C】 (Recurrent Program Advanced Practice 1【C】)	1	古田 健二 Furuta Kenji		【対応GA】 P0D,P1D P2D,P3D
		600					
未定 To be announced	-	LAC.P662-03	リカレント教育発展研修2【C】 (Recurrent Program Advanced Practice 2【C】)	2	古田 健二 Furuta Kenji		【対応GA】 P0D, P1D P2D, P3D
		600					
未定 To be announced	-	LAC.P663-03	リカレント教育発展研修3【C】 (Recurrent Program Advanced Practice 3【C】)	3	古田 健二 Furuta Kenji		【対応GA】 P0D, P1D P2D, P3D
		600					
未定 To be announced	-	LAC.P664-03	リカレント教育発展研修4【C】 (Recurrent Program Advanced Practice 4【C】)	4	古田 健二 Furuta Kenji		【対応GA】 P0D, P1D P2D, P3D
		600					
火 Tue	5 - 6	LAC.M443	★ Master's Developing Career Adaptability for Global Competitiveness (国際競争力向上のための修士キャリア 開発)	1	RICINSCHI DAN GONZALES HAZEL BANTOLINO Ricinschi Dan Gonzales Hazel Bantolino	B223 J221	【対応GA】 C1M
		400					
火 Tue	5 - 6	LAC.C601-03	博士キャリアデザインI【C】 (Doctoral Career Design I【C】)	1	古田 健二 ※ 鈴木 勝博 ほか Furuta Kenji ※ Suzuki Katsuhiko et al	S621	【対応GA】 A0D, P0D
		600					
火 Tue	5 - 6	LAC.C643	★ Developing Career Adaptability for Global Competitiveness (国際競争力向上のためのキャリア開発)	1	RICINSCHI DAN GONZALES HAZEL BANTOLINO Ricinschi Dan Gonzales Hazel Bantolino	B223 J221	【対応GA】 A2D, A3D P2D, P3D
		600					
水 Wed	5 - 6	LAC.M401-03	修士キャリアデザインI【C】 (Master's Career Design I【C】)	1	古田 健二 ※ 中島 文雄 Furuta Kenji ※ Nakajima Takeo	W541	【対応GA】 C0M
		400					
水 Wed	5 - 6	LAC.M457-01	★ Master's Technical Writing 【C】 (修士テクニカルライティング【C】)	1	RICINSCHI DAN GONZALES HAZEL BANTOLINO Ricinschi Dan Gonzales Hazel Bantolino	H112,H113	【対応GA】 C1M
		400					

キャリア科目 Career development courses

曜日 Day	時限 Period	科目コードNo. 番台 Level	科目名 Course Title	単位 Credit	担当教員 Instructor	講義室 Room No.	備考 notes
【3Q】							
水 Wed	5 - 6	LAC.M521	科学者の倫理(修士) (Ethics of Scientists (Master Course))	1	札野 順 羽鳥 好律 Fudano Jun Hatori Yoshinori	W521	【対応GA】 COM, C1M
		500					
水 Wed	5 - 6	LAC.C657-01	★ Technical Writing【C】 (テクニカルライティング【C】)	1	RICINSCHI DAN GONZALES HAZEL BANTOLINO Ricinschi Dan Gonzales Hazel Bantolino	H112,H113	【対応GA】 A1D, P1D
		600					
水 Wed	7 - 8	LAC.M511	修士キャリア開発(共通) (Master's Career Development (Common))	1	※ 吉村 譲 ※ 浜田 高宏 ほか ※ Yoshimura Joe ※ Hamada Takahiro et al	W531	【対応GA】 COM
		500					
木 Thu	3 - 4	LAC.M413-03	修士キャリアデザイン演習【C】 (Master's Career Design Practice 【C】)	1	伊東 幸子 守島 利子 Ito Sachiko Morishima Toshiko	I121,I123	【対応GA】 COM
		400					
木 Thu	5 - 6	LAC.M448	★ Master's Critical Thinking (修士クリティカルシンキング)	1	RICINSCHI DAN GONZALES HAZEL BANTOLINO Ricinschi Dan Gonzales Hazel Bantolino	H112 S222	【対応GA】 C1M
		400					
木 Thu	5 - 6	LAC.C648	★ Critical Thinking (クリティカルシンキング)	1	RICINSCHI DAN GONZALES HAZEL BANTOLINO Ricinschi Dan Gonzales Hazel Bantolino	H112 S222	【対応GA】 A2D, A3D P2D, P3D
		600					
木 Thu	7 - 8	LAC.M413-03	修士キャリアデザイン演習【C】 (Master's Career Design Practice 【C】)	1	伊東 幸子 守島 利子 Ito Sachiko Morishima Toshiko	G321,G323	【対応GA】 COM
		400					
木 Thu	7 - 8	LAC.P657-02	テクノロジーマネジメント実践論【C】 (Technology Management Practice【C】)	1	古田 健二 Furuta Kenji	H112	【対応GA】 P1D
		600					
金 Fri	7 - 8	LAC.M402-03	修士キャリアデザインII【C】 (Master's Career Design II【C】)	1	羽鳥 好律 ※ 岡村 直子 ほか Hatori Yoshinori ※ Okamura Naoko et al	B223	9/23: IIDPキャリア ア科目ガイダンス 第1回講義: 9/30~ 10/14,10/21, 11/4は「蔵前ゼ ミ」と合同 【対応GA】 COM
		400					
集中講義 等 Intensive	-	LAC.M431-03	MLP研修【C】 (MLP Practice 【C】)	1	※ 榎 敏明 RICINSCHI DAN ほか ※ Enoki Toshiaki Ricinschi Dan et al	第1回, 第2回 S513,S516 第3回 S321,S322	【対応GA】 COM 第1回: 10/5(水)5-8時限 第2回: 10/19(水)5-8時限 第3回: 11/10(木)5-8時限
		400					

キャリア科目 Career development courses

曜日 Day	時限 Period	科目コードNo. 番台 Level	科目名 Course Title	単位 Credit	担当教員 Instructor	講義室 Room No.	備考 notes
【3Q】							
集中講義等 Intensive	-	LAC.M537	研究と社会貢献 (Social Contributions through Research)	1	※ 柏木 孝夫 山中 浩明 ほか ※ Kashiwagi Takao Yamanaka Hiroaki et al	W371 S622	第1回: 10/11(火) 3-6時限 第2回: 10/18(火) 1-4時限 第3回: 10/25(火) 5-8時限 【対応GA】 C1M
		500					
集中講義等 Intensive	-	LAC.A621-03	ALP研修基礎【C】 (ALP Introduction 【C】)	1	※ 榎 敏明 RICINSCHI DAN ほか ※ Enoki Toshiaki Ricinschi Dan et al	第1回, 第2回 S513,S516 第3回 S321,S322	【対応GA】 A1D 第1回: 10/5(水)5-8時限 第2回: 10/19(水)5-8時限 第3回: 11/10(木)5-8時限
		600					
集中講義等 Intensive	-	LAC.A631-03	ALP研修 I(ティーチング)【C】 (ALP Practice I (Teaching Practice)【C】)	1	羽鳥 好律 DAS BHANU PRATAP Hatori Yoshinori Das Bhanu Pratap	H118	【対応GA】 A2D, A3D 10/3(月) 5-8時限
		600					
インターンシップ Internship	-	LAC.P632-03	PLP研修【C】 (PLP Practice【C】)	1	古田 健二 Furuta Kenji		【対応GA】 P2D,P3D
		600					
【4Q】							
未定 To be announced	-	LAC.A635-04	ALP研修 II(海外研修)【D】 (ALP Practice II (Overseas Training)【D】)	1	羽鳥 好律 Hatori Yoshinori		【対応GA】 A2D,A3D
		600					
未定 To be announced	-	LAC.P661-04	リカレント教育発展研修1【D】 (Recurrent Program Advanced Practice 1【D】)	1	古田 健二 Furuta Kenji		【対応GA】 P0D, P1D P2D, P3D
		600					
未定 To be announced	-	LAC.P662-04	リカレント教育発展研修2【D】 (Recurrent Program Advanced Practice 2【D】)	2	古田 健二 Furuta Kenji		【対応GA】 P0D, P1D P2D, P3D
		600					
未定 To be announced	-	LAC.P663-04	リカレント教育発展研修3【D】 (Recurrent Program Advanced Practice 3【D】)	3	古田 健二 Furuta Kenji		【対応GA】 P0D, P1D P2D, P3D
		600					
未定 To be announced	-	LAC.P664-04	リカレント教育発展研修4【D】 (Recurrent Program Advanced Practice 4【D】)	4	古田 健二 Furuta Kenji		【対応GA】 P0D, P1D P2D, P3D
		600					
水 Wed	5-6	LAC.M457-02	★ Master's Technical Writing 【D】 (修士テクニカルライティング【D】)	1	RICINSCHI DAN GONZALES HAZEL BANTOLINO Ricinschi Dan Gonzales Hazel Bantolino	G114, G115 G321,G324	【対応GA】 C1M
		400					
水 Wed	5-6	LAC.C602-03	博士キャリアデザインII【D】 (Doctoral Career Design II【D】)	1	羽鳥 好律 古田 健二 Hatori Yoshinori Furuta Kenji	G113 G323	【対応GA】 A0D, P0D
		600					
水 Wed	5-6	LAC.C657-02	★ Technical Writing【D】 (テクニカルライティング【D】)	1	RICINSCHI DAN GONZALES HAZEL BANTOLINO Ricinschi Dan Gonzales Hazel Bantolino	G114, G115 G321,G324	【対応GA】 A1D, P1D
		600					

キャリア科目 Career development courses

曜日 Day	時限 Period	科目コードNo. 番台 Level	科目名 Course Title	単位 Credit	担当教員 Instructor	講義室 Room No.	備考 notes
【4Q】							
水 Wed	5 - 6	LAC.P654-01	グローバル企業の研究開発実践論Ⅱ【J】 (R&D Activities of Global companies II【J】)	1	古田 健二 ※ 星野 和哉 ほか Furuta Kenji ※ Hoshino Kazuya et al	J232	【対応GA】 P1D
		600					
水 Wed	7 - 8	LAC.P654-02	★ R&D Activities of Global companies II【E】 (グローバル企業の研究開発実践論Ⅱ【E】)	1	古田 健二 ※ 星野 和哉 ほか Furuta Kenji ※ Hoshino Kazuya et al	J232	【対応GA】 P1D
		600					
木 Thu	3 - 4	LAC.M413-04	修士キャリアデザイン演習【D】 (Master's Career Design Practice【D】)	1	伊東 幸子 守島 利子 Ito Sachiko Morishima Toshiko	W934,W935	【対応GA】 COM
		400					
木 Thu	7 - 8	LAC.M413-04	修士キャリアデザイン演習【D】 (Master's Career Design Practice【D】)	1	伊東 幸子 守島 利子 Ito Sachiko Morishima Toshiko	G321,G323	【対応GA】 COM
		400					
集中講義等 Intensive	-	LAC.M403-02	★ Master's Career Design III E【D】 (修士キャリアデザインⅢE【D】)	1	羽鳥 好律 RICINSCHI DAN ほか Hatori Yoshinori Ricinschi Dan et al	B226	【対応GA】 COM 第1回:1/17(火)3-8時限 第2回:1/19(木)5-8時限 第3回:1/20(金)5-8時限
		400					
集中講義等 Intensive	-	LAC.M431-04	MLP研修【D】 (MLP Practice【D】)	1	※ 榎 敏明 RICINSCHI DAN ほか ※ Enoki Toshiaki Ricinschi Dan et al	B222,B226	【対応GA】 COM 第1回:12/1(木) 第2回:12/20(火) 第3回:1/27(金)
		400					
集中講義等 Intensive	-	LAC.A621-04	ALP研修基礎【D】 (ALP Introduction【D】)	1	※ 榎 敏明 RICINSCHI DAN ほか ※ Enoki Toshiaki Ricinschi Dan et al	B222,B226	【対応GA】 A1D 第1回:12/1(木) 第2回:12/20(火) 第3回:1/27(金)
		600					
集中講義等 Intensive	-	LAC.A631-04	ALP研修Ⅰ(ティーチング)【D】 (ALP PracticeⅠ(Teaching Practice)【D】)	1	羽鳥 好律 DAS BHANU PRATAP Hatori Yoshinori Das Bhanu Pratap	J231	【対応GA】 A2D, A3D 12/2(金) 5-8時限
		600					
集中講義等 Intensive	-	LAC.A641	ALP発展研修Ⅰ (ALP Advanced PracticeⅠ)	1	伊能 教夫 羽鳥 好律 Inou Norio Hatori Yoshinori	S514	第1回:12/3(土) 5-6時限 第2回: 12/17(土) 5-8時限 第3回: 12/23(金) 5-7時限 【対応GA】 A1D, A2D, A3D
		600					
集中講義等 Intensive	-	LAC.C603-02	★ Doctoral Career Design III E【D】 (博士キャリアデザインⅢE【D】)	1	羽鳥 好律 RICINSCHI DAN ほか Hatori Yoshinori Ricinschi Dan et al	B226	【対応GA】 A0D, P0D 第1回:1/17(火)3-8時限 第2回:1/19(木)5-8時限 第3回:1/20(金)5-8時限
		600					
インターンシップ Internship	-	LAC.P632-04	PLP研修【D】 (PLP Practice【D】)	1	古田 健二 Furuta Kenji		【対応GA】 P2D, P3D
		600					